⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出額公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-196749

Mint. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

码公開 平成1年(1989)8月8日

G 11 B 7/26 8421-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

■ 昭63-20808 印特

顧 昭63(1988)1月30日 後出

@発 明 者

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

洋 一 ②発 明 者

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

東京都新宿区中落合2丁目7番5号

ホーヤ株式会社 の出 類 人 弁理士 阿仁屋 節雄 の代理 人

明版書

1. 発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

2. 特許請求の疑問

造光性基板表面にレジスト額を形成し、

次に、前記透光性基板のレジスト膜が形成され た面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成さ れてなる型部材を押圧して該型部材の凹凸パター ンを育記レジスト膜に転写し、

しかる後、前記レジスト製が形成された透光性 基板に前記レジスト酸が形成された例からエッチ ング処理を能すことにより、前記レジスト展に形 成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記透光性基板に形成することを特徴とした光情 報記録媒体用基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本孔明は、光磁気ディスクあるいは光メモリデ ィスクその他の光情報記録媒体用基板の製造方法 に限する.

[従来の技術]

例えば、光磁気デスクあるいは光メモリデスク 等の光情報記録媒体には、これら記録媒体に情報 を書き込む際、あるいは、これら記録媒体に記録 された情報を読み取る際に書き込み手段もしくは 読取り手段が該基板の所定の部位を正確に走査 (トラッキング) できるようにするため、これら 記録媒体を構成する基板として、あらかじめ表面 に案内用の凹凸パターン(以下アレグループとい う)や、基板の特定の位置を示すトラック番号、 セクター及びセクター番号等の情報を表す凹凸パ ターン(以下アレビットという)等を形成した光 情報記録媒体用基板が用いられる。

この光情報記録媒体用差板の製造方法としては 世来、例えば、以下の2つの方法があった。

すなわち、その第1は、表面にアレグループや プレピット等の凹凸パターンを形成した金型(型 部材)の表面に液状の感光性樹脂(フォトポリマ -)をのせ、次に、ガラス基板を前記金型の表面 に押圧して該ガラス基板と前記金型とで前記感光



性制能を挟み込むようにして該感光性制能が明記金型の凹凸パターンを完全に埋め尽くすとともに、 前記ガラス基板の表面に一様に密着するようにす し、次いで、前記ガラス基板の裏面から前記感光 性制能硬化用紫外線を照射して該感光性樹脂を硬 化させ、しかる後、前記金型を制度するようにしたもので、これによりガラス基板表面に凹凸パターンが形成された樹脂が密着されてなる2層構造の光情報記録媒体用基板を得るものである。

また、第2の方法は、いかの方法は、いかの方法を用いたものであり、ガラス基板にSiN 膜もしくはSiO2膜帯を積層させた基板にフォトを整定フォトを発力してアレグループやなけった。リアクティブイオンエッカ記がラスエットにリアクティブイオンエッカ記がラススを振り、前記が見にアレグループを非すことに、前記を履い、あるいは、前記を履いにアレグループをないし、これにより、表面にアレグループやなばいにより、表面にアレグループをはないた光情報記録媒体

[課題を解決するための手段]

本発明は、要するに、透光性基板表面に形成したレジスト限に、一定の情報を表す凹凸パターンを形成した型部材を押圧して前記レジスト限に配記を担けるである。 しかる後、このレジスト限が形成された透光性基板に直接エッチングを能すという後めて簡単かつ確実な方法により、前記透光性基板に所望の凹凸パターンを形成するようにしたものであって、

具体的には、

透光性基板表面にレジスト腹を形成し、

次に、前記透光性基板のレジスト限が形成された面に、一定の情報を表す凹凸パターンが形成されてなる型部材を押圧して該型部材の凹凸パターンを前記レジスト展に転写し、

しかる後、前記レジスト展が形成された選光性 基板に前記レジスト限が形成された個からエッチ ング処理を施すことにより、前記レジスト限に形成された凹凸パターンに対応する凹凸パターンを 前記透光性基板に形成することを特徴とした構成 用基板を得るものである(例えば、特開昭59-210 547 号公報参照)。

[発明が解決しようとする課題]

ところが、許記第1の方法は、比較的製造コストが安価であるという利点はあるものの、前記がラス基板と癌光性樹脂との接着性、金型からの剥離性、患光性樹脂の硬化時における体積収縮や気池の発生等、多くの問題があり、記録密度の飛躍的地大が要請される近年において、それに十分にこたえる高品質の基板を得ることは必ずしも容易ではないという欠点があった。

また、前記第2の方法は、加工程度という点では十分であるものの、露光装置、現像装置、ドライエッチング装置等の高値な装置が必要であるとともに、これらの装置を用いてクリーンルーム内において黄色灯のもとで作楽をしなければならず、生産コスト及び作家性の点で苦しく不利であるという欠点を有していた。

本発明の目的は、上述の欠点を除去した光情報 記録媒体用基板の製造方法を提供することにある。

を有する。

[作用]

育記様成において、前記送光性基板のレジスト版が形成された面にエッチング処理を能すジスを開いて、育記凹凸パターンのうち、凹部のレジスを使されているのがない。さらにエッチングを続けると、ものでは、からにないないでは、いいの理解というでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいのでは、いいののでは、いいのでは、

[実施例]

第1回ないし第5回は本発明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基板の製造方法を説明するため の回である。以下、第1回ないし第5回を参照に して本発明の一実施例に係る光情報記録媒体用基 板の製造方法を説明する。 第1回において、符号1は外径約130mm の透光性延板たる円型状のガラス基板である。本方法は、まず、このガラス基板1上に回転性布法(スピンコート法)により、ノボラック樹脂製のフォトレジストのFRR800(東京応化株式会社から販売されているフォトレジストの商品名)を堕布し、厚さ約5000オングストロームのレジスト膜2を形成する。

次に、前記ガラス基板1と同じ外径を有する型 部材たるニッケル製の金型を用意する。この金型 3の一方の表面にはプレグループやプレロの場合、 でのパターン4が設けられていると凹部とののののののがあり、内部とと凹部をもののののがあり、内部というでは、内部にはがあり、6 ルロ、凹部の幅が約1.6 μ回とされたおの円とに 形記金型の中心をその中心とする。直径約35回の円 内にはパターンは形成ではかっていず、このの保持領域と される。

しかる後、前記ガラス基板 1 上に残留したレジスト限 2 を、周知の酸素プラズマエッチング法等を用いて灰化して除去することにより、第 5 図に示されるような、表面に凹凸パターンが形成された光情報記録経体用基板を得ることができる。なお、このときの酸素プラズマエッチング法の条件は、R F パワー50W、0 。ガス圧 20Pa程度とする。

なお、上述の一実施例では、造光性差板として

次いで、前記金型3を、前記ガラス基板1のレジスト限2が形成された面に平行に対向させ、第2図に示されるように該レジスト展2に圧着装置等を用いて押圧する。この場合、押圧力は約100Kg/cm³程度とされる。

その後、第3図に示されるように前記金型3を 前記レジスト膜から到離する。

ガラス基板を用いた例を掲げたが、これは、例えばガラス基板の上に例えばSiO2限等を積磨した積層限を形成したものを用いてもよい。

[発明の効果]

以上詳述したように、本発明は、透光性基板表面に形成したレジスト膜に、一定の情報を表す凹凸パターン形成した型部材を押圧して前記レジスト膜に前記型部材の凹凸パターンを転写し、しかる後、このレジスト膜が形成された透光性基板に

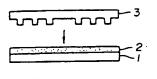
直接エッチングを能すという症めて簡単かつ罹実 な方法により、前記透光性荏板に所望の凹凸パタ ーンを形成するようにしたものであって、これに より、高密度の情報を記録可能な高品質な光情報 記録媒体用益板を安価にかつ確実に得ることがで きるという効果を待ているものである。

4. 図面の簡単な説明

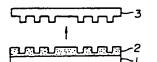
第1回ないし第5回は本発明の一実施例に係る 光情報記録媒体用基板の製造方法を説明するため の図である.

- 1… 透光性基板たるガラス基板、
- 2 … レジスト膜、
- 3 …型部材たる金型、
- 4 …一定の情報を表す凹凸パターン。

出順人 ホ

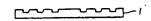






第3図





第5図

手統制正要

昭和63年 4 月29日

特許庁長官 小 川 邦



1. 事件の表示

昭和63年特許凱第20808号

2. 発明の名称

光情報記録媒体用基板の製造方法

3.福正をする名

事件との関係 特許出順人

住所 東京郡新宿区中落合 2 丁月7番5号

名称 ホーヤ你式会社

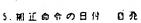
4. 代型人

住所 〒170 東京都豊島区東池委1丁目48番

10号 25山京ピル923号

公話03-981-4131

氏名 (9136) 弁理士 阿仁屋節雄



- 6. 福正の対象
 - (1) 図面の新1図
 - (2) 明期度の発明の詳細な説明の表

1. 補正の内容

(1)図面の第1図に、別紙の通り、符号4(朱 当)を追加する。

(2)明細書第7頁第10行目の「金型」と「を」 との間に「3」を挿入する。

以上

